

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ИНЭП _____ А.А.Федотов



Расписание занятий в осеннем семестре 2023/2024 учебного года 4 курс бакалавриат с 1.09.2023

Дни	Часы	ЭПб04-10 11.03.03	ЭПб04-20 11.03.04	ЭПб04-30 12.03.04	ЭПб04-40 20.03.01	ЭПб04-50 28.03.02
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К	08.00-09.35					
	09.50-11.25					
	11.55-13.30	лаб.Методы анализа и контроля наноструктурированных материалов и систем Смирнов В. А. Е-102				
	13.45-15.20	лек.Единая система конструкторской документации (ЕСКД) Томинов Р. В. Е-202	Военная кафедра	Военная кафедра	Военная кафедра	Военная кафедра
	15.50-17.25	лаб.Единая система конструкторской документации (ЕСКД) Томинов Р. В. Е-206				
	17.40-19.15					
	19.30-21.05					
08.00-09.35						
	09.50-11.25	лек.Проектирование интегральных микросхем Саенко А. В. Е-204		лек.Основы проектирования приборов и систем Тарасов С. П. Е-302	лек.Комплексные системы безопасности Петров В. В. И-243	
		пр. Микроэлектромеханические системы (МЭМС) Саенко А. В. Е-204			лек.Надежность технических систем и техногенный риск Плуготаренко Н. К. И-243	

В Т О Р Н И К	11.55-13.30	пр. Академический курс иностранного языка Янкаускас Е. С. Д-516	пр. Академический курс иностранного языка Янкаускас Е. С. Д-516	пр. Академический курс иностранного языка Янкаускас Е. С. Д-516	пр. Комплексные системы безопасности Петров В. В. И-243	пр. Академический курс иностранного языка Янкаускас Е. С. Д-516
	13.45-15.20			лаб. Микропроцессорная техника и программируемые интегральные схемы Левонюк С. В. Е-207 (13-16 нед)	пр. Надежность технических систем и техногенный риск Сафонова А. Г. И-243	лек. Наноматериалы: свойства и применение Ильина М. В. ЕВ-404
	15.50-17.25	лек. Процессы микро- и нанотехнологии Гусев Е. Ю. Е-203	лек. Процессы микро- и нанотехнологии Гусев Е. Ю. Е-203	лаб. Микропроцессорная техника и программируемые интегральные схемы Левонюк С. В. Е-207 (13-16 нед)		лек. Процессы микро- и нанотехнологии Гусев Е. Ю. Е-203
	17.40-19.15					
	19.30-21.05					
С Р Е Д А	08.00-09.35		пр. Основы конструирования и технологии производства электронных средств Томинов Р. В. Е-206			
	09.50-11.25	лаб. Проектирование интегральных микросхем Саенко А. В. Е-204	пр. Микропроцессорные устройства Томинов Р. В. Е-206		лек. Безопасность технологических процессов и производств Короткова О. И. ЕВ-403	лек. Проектирование и конструирование полупроводниковых приборов Авдеев С. П. ЕВ-409
	11.55-13.30	лек. Проектирование интегральных микросхем Саенко А. В. Е-204	лек. Основы конструирования и технологии производства электронных средств Томинов Р. В. Е-202	лек. Средства съёма диагностической информации и подведения лечебных воздействий Вишневецкий В. Ю. Е-303	пр. Безопасность технологических процессов и производств Короткова О. И. ЕВ-403	лек. Биомедицинские нанотехнологии Поляков В. В. ЕВ-409
	13.45-15.20	лаб. Процессы микро- и нанотехнологии Гусев Е. Ю. ЕВ-403	лек. Микропроцессорные устройства Томинов Р. В. Е-204	лек. Управление в биотехнических системах Вишневецкий В. Ю. Е-303	лек. Надежность технических систем и техногенный риск Плуготаренко Н. К. И-243 лек. Инженерная защита в чрезвычайных ситуациях Мясоедова Т. Н. И-243	пр. Биомедицинские нанотехнологии Поляков В. В. ЕВ-409
	15.50-	пр. Процессы микро- и нанотехнологии Гусев Е. Ю. ЕВ-404	пр. Процессы микро- и нанотехнологии Гусев Е. Ю. ЕВ-404	пр. Средства съёма диагностической информации и подведения лечебных воздействий Вишневецкий В. Ю. Е-307		пр. Наноматериалы: свойства и применение Ильина М. В. ЕВ-405

Ч Е Т В Е Р Г	17.25		лаб.Методы анализа и контроля наноструктурированных материалов и систем Смирнов В. А. Е-102	пр. Управление в биотехнических системах Лагута М. В. Е-313		пр.Наноматериалы: свойства и применение Ильина М. В. ЕВ-404
	17.40-19.15			лаб.Средства съема диагностической информации и подведения лечебных воздействий Лагута М. В. Е-305 (8-15 нед)		
	19.30-21.05					
	08.00-09.35	пр. Академический курс иностранного языка Янкаускас Е. С. Д-516 8-16 нед	пр. Академический курс иностранного языка Янкаускас Е. С. Д-516 8-16 нед	пр. Академический курс иностранного языка Янкаускас Е. С. Д-516 8-16 нед	пр.Управление, надзор и контроль в сфере безопасности Семенистая Т. В. И-120	пр. Академический курс иностранного языка Янкаускас Е. С. Д-516 8-16 нед
	09.50-11.25	лек.Микроэлектромеханические системы (МЭМС) Саенко А. В. Е-203	пр.Квантовые и оптические приборы Осадчий Е. Н. Е-202	лек. Схемотехника и Системотехническое проектирование Волощенко А. П. Е-304	лек.Управление, надзор и контроль в сфере безопасности Семенистая Т. В. И-120	пр.Аддитивные технологии Поляков В. В. ЕВ-404
	11.55-13.30	лек. Квантовые и оптические приборы Осадчий Е. Н. Е-202	лек. Квантовые и оптические приборы Осадчий Е. Н. Е-202	лек.Микропроцессорная техника и программируемые интегральные схемы Левонюк С. В. Е-205	лек. Экотоксикология.Основы анализа экологического риска Марченко Б. И. И-243	лек. Процессы микро- и нанотехнологии Гусев Е. Ю. ЕВ-405
	13.45-15.20	пр.Квантовые и оптические приборы Осадчий Е. Н. Е-202	лаб.Процессы микро- и нанотехнологии Гусев Е. Ю. ЕВ-403	пр.Микропроцессорная техника и программируемые интегральные схемы Левонюк С. В. Е-207	пр. Экотоксикология.Основы анализа экологического риска Марченко Б. И. И-243	лаб.Методы исследования материалов Смирнов В. А. Е-102
	15.50-17.25		пр. Микро- и наноэлектроника Солодовник М. С. ЕВ-409	пр. Схемотехника и Системотехническое проектирование Волощенко А. П. Е-304 лек.Методы обработки и анализа биомедицинских сигналов и данных Волощенко А. П. Е-304		лаб.Процессы микро- и нанотехнологии Гусев Е. Ю. ЕГ-109, ЕВ-403 (9-18 нед)
17.40-19.15						
19.30-21.05						

П Я Т Н И Ц А	08.00-09.35				пр.Управление, надзор и контроль в сфере безопасности Семеновская Т. В. И-243	
	09.50-11.25	пр.Технологии конструирования интегральных микросхем Томинов Р. В. Е-206	пр. Приборы и устройства СВЧ Осадчий Е. Н. Е-204	пр.Основы проектирования приборов и систем Пивнев П. П. Б-115	пр Инженерная защита в чрезвычайных ситуациях Сафонова А. Г. И-243	лек.Аддитивные технологии Поляков В. В. ЕВ-404
	11.55-13.30	лек.Технологии конструирования интегральных микросхем Томинов Р. В. Е-204	лек.Приборы и устройства СВЧ Осадчий Е. Н. Е-203	пр. Методы обработки и анализа биомедицинских сигналов и данных Волощенко А. П. Е-206		лек.Проектирование и конструирование полупроводниковых приборов Авдеев С. П. ЕВ-409
				лек.Безопасность и надежность медицинской техники Кравчук Д.А. Е-313		лаб.Проектирование и конструирование полупроводниковых приборов Авдеев С. П. ЕВ-404
	13.45-15.20	лаб. Технологии конструирования интегральных микросхем Томинов Р. В. Е-206	лек. Микро- и наноэлектроника Солодовник М. С. ЕВ-409	пр.Безопасность и надежность медицинской техники Кравчук Д.А. Е-313		пр. Проектирование и конструирование полупроводниковых приборов Авдеев С. П. ЕВ-404
	15.50-17.25	лек.Методы анализа и контроля наноструктурированных материалов и систем Смирнов В. А. Е-203	лек.Методы анализа и контроля наноструктурированных материалов и систем Смирнов В. А. Е-203			лек.Методы анализа и контроля наноструктурированных материалов и систем Смирнов В. А. Е-203
17.40-19.15						
19.30-21.05						
С У Б Б О Т А	08.00-09.35					
	09.50-11.25					
	11.55-13.30					
	13.45-15.20					
	15.50-17.25					
	17.40-19.15					
	19.30-21.05					